

BECAS INSTITUCIONALES ACADÉMICAS

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20193MC023	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC058	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT020	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213MC074	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193MC117	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC092	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC034	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193NT043	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193MC140	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc105	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203PI076	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20203PI066	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20193PI039	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI045	Ingeniería Industrial	50%
20213INT002	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT061	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20203MC025	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203pi064	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20193MC020	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC113	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE SOLVENCIA

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
20213mt087	TSU	50%
20213mt086	TSU	50%
20213MC015	TSU	50%
20213mc123	TSU	50%
20213MC178	TSU	50%
20213mc065	TSU	50%
20213MC145	TSU	50%
20213mc170	TSU	50%
20213NT022	TSU	50%
20213nt002	TSU	50%

20213nt016	TSU	50%
20213nt026	TSU	50%
20213pi023	TSU	50%
20203pi044	TSU	50%
20203pi088	TSU	50%
20203PI076	TSU	50%
20203PI041	TSU	50%
20203PI002	TSU	50%
20203PI025	TSU	50%
20203PI004	TSU	50%
I20183mt001	INGENIERÍA	50%
I20183mt005	INGENIERÍA	50%
20193mt106	INGENIERÍA	50%
I20193MT028	INGENIERÍA	50%
I20193MT009	INGENIERÍA	50%
I20193mt095	INGENIERÍA	50%
20193mt098	INGENIERÍA	50%
20183mc124	INGENIERÍA	50%
I20193MC057	INGENIERÍA	50%
I20193mc045	INGENIERÍA	50%
I20193MC047	INGENIERÍA	50%
I20193mc060	INGENIERÍA	50%
20213IMC003	INGENIERÍA	50%
I20183MC152	INGENIERÍA	50%
I20193NT005	INGENIERÍA	50%
20193pi005	INGENIERÍA	50%
I20193pi084	INGENIERÍA	50%
I20193pi009	INGENIERÍA	50%
I20193PI072	INGENIERÍA	50%
I20193PI052	INGENIERÍA	50%
I20193PI029	INGENIERÍA	50%
I20183PI087	INGENIERÍA	50%
I20183PI094	INGENIERÍA	50%
I20193PI017	INGENIERÍA	50%
I20193PI062	INGENIERÍA	50%
I20183MC230	INGENIERÍA	50%
20193MC172	INGENIERÍA	50%
20193mt001	INGENIERÍA	50%
20193mt057	INGENIERÍA	50%
20193mt022	INGENIERÍA	50%
20193MT082	INGENIERÍA	50%
20183MT023	INGENIERÍA	50%
20193mt100	INGENIERÍA	50%
I20193mt012	INGENIERÍA	50%

20183MT007	INGENIERÍA	50%
20193mt016	INGENIERÍA	50%
20213mc159	TSU	50%
20213mc125	TSU	50%
20213mc146	TSU	50%
20213mc105	TSU	50%
20213MC111	TSU	50%
20213mc129	TSU	50%
20213mc131	TSU	50%
20203mt091	TSU	50%
20203mt119	TSU	50%
20203MT008	TSU	50%
20213NT015	TSU	50%
20213NT034	TSU	50%
20213pi015	TSU	50%
20203PI021	TSU	50%
20203PI036	TSU	50%
20203PI040	TSU	50%
20203PI046	TSU	50%
20203pi047	TSU	50%
20203PI050	TSU	50%
20203pi072	TSU	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PROYECTOS

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20193MC066	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mt026	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20193MC181	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183mc176	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203pi032	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20203MC138	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc069	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC166	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213mc081	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193MC122	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC209	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc094	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC067	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%

I20193MC083	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc090	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc094	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20173MT090	Ingeniería Industrial	50%
20203MC058	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203mt115	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT024	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
I20193pi071	Ingeniería Industrial	50%
20203MC035	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193pi001	Ingeniería Industrial	50%
I20193Mc198	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc178	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT034	Ingeniería en Nanotecnología	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203NT021	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
20203mc011	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183mc079	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECAS INSTITUCIONALES DISCAPACIDAD

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
20213MT016	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%

BECAS INSTITUCIONALES DEPORTIVA Y CULTURAL

DAMI



MATRICULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20193MT009	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20203nt004	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
I20193mc68	Ingeniería en Mecatrónica	50%

20213pi045	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20183MC169	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC220	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193nt044	Ingeniería en Nanotecnología	50%
i20193mc082	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20193mc204	TSU. Mecatrónica área Automatización	Acudir a SERV. ESCOLARES
I20193MC027	Ingeniería en Mecatrónica	50%